

東京大学生産技術研究所 特任助教・特任研究員 公募要領

1. 職種・採用人数： 特任助教・特任研究員 若干名
 2. 勤務形態： 常勤（特定有期雇用教職員）
 3. 所属： 東京大学生産技術研究所 喜連川研究室
 4. 勤務場所： 東京都目黒区駒場4-6-1
 5. 業務内容： 内閣府「革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）」の「社会リスクを低減する超ビッグデータプラットフォーム／超ビッグデータ処理エンジンプロジェクト」ならびにNEDO「IoT推進のための横断技術開発プロジェクト／先進IoTサービスを実現する革新的超省エネルギー型ビッグデータ基盤の研究開発」等の研究開発プロジェクトの下、データベース分野の革新的システムソフトウェアの研究課題に取り組む。特に、データベースエンジン、ストレージシステム、OSカーネル等の研究開発や、大規模データベース実験システムの構築・運用等に取り組む。
プロジェクトのURL：<http://www.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/db-core/>
 6. 応募資格： 上記5で挙げた研究分野に関する専門的知識を有すること。職種が特任助教の場合は、すでに博士号取得済あるいは採用予定日までに取得見込みの者、もしくは博士号相当の研究業績があると認められる者。
 7. 待遇： 本学の就業規則に基づき処遇する。
 8. 社会保険等： 共済組合、雇用保険、労災保険については法令の定めるところにより加入。
 9. 任期： 平成29年4月1日（前後応相談）から平成30年3月31日
※予算の状況、業務の必要性、勤務成績の評価により単度毎に更新、
最長5年
 10. 着任時期： 平成29年4月1日（前後応相談）
 11. 提出書類： 1) 履歴書（写真添付のこと）
2) 業績リスト
3) これまでの研究概要（A4で2枚以内）
4) 主要な学術論文3件以内のコピー（該当するものがなければ提出不要）
5) 推薦書または照会可能者2名の氏名と連絡先
 12. 公募締切日：平成29年1月20日（金曜日）（必着）適任者が決定次第、締切
 13. 選考方法： 書類による第1次選考を実施後、面接等による第2次選考を行う。面接に必要な旅費、滞在費等は応募者の負担とする。
 14. 書類送付先： 〒153-8505 東京都目黒区駒場4-6-1
東京大学生産技術研究所 教授 喜連川優
E-mail: kitsure[at]tkl.iis.u-tokyo.ac.jp（[at]は@に変更してください）
封筒の表に「応募書類在中」と朱書きの上、簡易書留で郵送にて送付すること。
- *応募の秘密は厳守し、応募書類は採用選考の目的以外には使用いたしません。
*応募書類は原則として返却いたしません。

以上